

Расписание занятий в аудитории каф.67

ВТОРНИК

16:15 — 17:50	■ ЛАБ	Технология гетероструктурной и СВЧ электроники	👥 Б16-403	🎓 Васильевский И.С.
---------------	-------	--	-----------	---------------------

СРЕДА

11:05 — 11:50	■ ПР	Технологии эпитаксии для материалов фотоники (02.10.2019 — 18.12.2019)	👥 M18-404	🎓 Васильевский И.С.
11:55 — 13:30	■ ЛАБ	Технологии эпитаксии для материалов фотоники (16.10.2019 — 18.12.2019)	👥 M18-404	🎓 Васильевский И.С.
13:35 — 15:15	■ ЛАБ	Технологии эпитаксии для материалов фотоники (04.09.2019 — 09.10.2019)	👥 M18-404	🎓 Васильевский И.С.